

# DIN ISO 10110-7:2009-06 (D)

## Optik und Photonik - Erstellung von Zeichnungen für optische Elemente und Systeme - Teil 7: Oberflächenunvollkommenheiten (ISO 10110-7:2008)

---

| Inhalt  | Seite |
|---|-------|
| Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise .....                               | 4     |
| 1 Anwendungsbereich .....   | 5     |
| 2 Normative Verweisungen .....  | 6     |
| 3 Begriffe .....  | 6     |
| 4 Angabe von Zeichnungen .....  | 8     |
| 4.1 Allgemeines .....   | 8     |
| 4.2 Flächen-Methode (beeinträchtigte Fläche) für optische Elemente und Baugruppen ..... | 8     |
| 4.2.1 Oberflächenunvollkommenheiten .....   | 8     |
| 4.2.2 Unvollkommenheiten mit einer kleineren Stufenzahl .....                           | 10    |
| 4.2.3 Häufungen von Oberflächenunvollkommenheiten .....                                 | 10    |
| 4.2.4 Prüfverfahren .....   | 11    |
| 4.3 Angabeort .....   | 11    |